

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

ガラス基板の補修・再生方法

[公開編]平成5年~平成12年(8年間) 73点

***電子BOOK版新登場!**
 全文PDF CD-ROM版 ¥25,400-
 全文紙収録 全文公報版 ¥25,400-

既刊関連セットのご案内

No.8639	公開特許	液晶ガラスの保護膜形成法と組成物	平.5-10	95点	¥40,000
No.8632	"	透明導電膜のエッチング方法と浴の組成	平.5-10	59点	¥40,000
No.8701B	"	透明導電膜形成用金属材料	平.9-10	62点	¥21,000
No." A	"	"	平.7-8	56点	¥19,000
No.8868	"	半導体ウェハのメッキ方法と装置	平.5-11	103点	¥35,000
No.8963	"	フォトリジスト剥離剤の組成	平.5-11	76点	¥27,700
No.9010	"	透明導電膜形成用塗料の組成	平.9-11	55点	¥24,400
No.9064	"	溶射用金属材料と溶射方法	平.8-12	105点	¥40,000
No.8856	"	温純水乾燥方法と装置	平.5-11	118点	¥40,000
No.8812	"	電解剥離方法と浴の組成	平.5-11	105点	¥40,000
No.8631	"	ステンレス用酸洗剤の組成	平.5-10	73点	¥40,000
No.8494	"	ハードディスク研磨用組成物	平.5-9	61点	¥23,500
No.8497	"	ハードディスク用基板のメッキ方法	平.5-9	66点	¥27,800
No.8508	"	磁気ディスク用ガラス基板の製造方法	平.7-9	53点	¥21,700
No.8496	"	ガラスへのメッキ処理方法	平.5-9	60点	¥23,700
No.8502	"	ガラスのウェット・エッチング方法	平.5-9	65点	¥24,800
No.8633	"	ステンレスの電解研磨加工法	平.5-10	73点	¥34,500
No.8641B	"	電気メッキ用治具とメッキ方法	平.8-10	90点	¥31,000
No." A	"	"	平.5-7	91点	¥31,300
No.8826	登録・公開	メッキ剥離剤の組成と剥離方法	平.9-11	67点	¥24,800
No.8102	公告・公開	"	平.6-8	65点	¥23,700

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしておりリンク機能、原本コピーはB5サイズ・目次製本済みです。

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容
	ニュースガイド No. , CD-ROM版 ・ 全文公報版
所属部署	題 名
担当者名	合計 ¥
	() Fax ()
住所 〒	